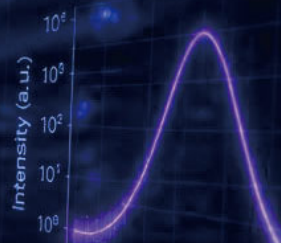


機器利用セミナー開催のご案内

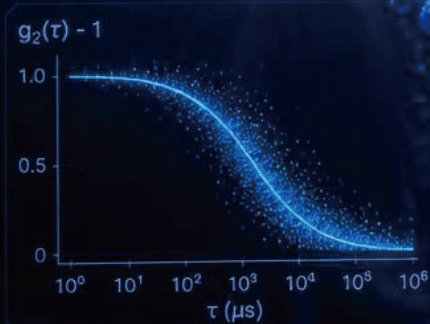
～ 動的光散乱粒度分布測定装置 (DLS) ～

和歌山県工業技術センターでは、企業の皆様に当センターの保有機器を効果的に利用していただくためのセミナーを毎年開催しています。今回は、昨年度、当センターに整備された動的光散乱粒度分布測定装置 (DLS) について下記のとおり開催します。



近年、ナノ材料は従来のバルク材料には見られない特性を示すことから、様々な分野で応用が広がっています。その一方で、生体への影響が懸念されており、安全性の観点からもその評価が重要となります。そのため、工業技術センターでは、ナノ材料のサイズ(粒子径)や分散性(ゼータ電位)を評価することが可能なDLSを導入いたしました。

本セミナーでは、DLSの基礎から応用測定事例まで、実際の測定に役立つ情報を網羅的にご紹介いたします。既に装置を使用している方から、これから使用したいと考えている方まで、幅広い方々を対象にしたセミナーです。どうぞお気軽にご参加ください。



開催日時：令和8年 **6月30日(火)** 13:30～16:00

開催場所：和歌山県工業技術センター 研究交流棟6階 紀ノ川テクノホール (和歌山市小倉60番地)
内 容：

(1) 「**DLS/ELSの基礎**」 13:30～14:30

(株)アントンパール・ジャパン
ビジネスユニットキャラクターゼーション 粒子解析プロダクト
サブプロダクトマネージャー 楯川 徹也 氏

(2) 「**DLS/ELSの応用事例**」 14:40～15:40

(株)アントンパール・ジャパン
ビジネスユニットキャラクターゼーション 粒子解析プロダクト
サブプロダクトマネージャー 楯川 徹也 氏

(3) 「**測定事例と機器利用案内**」 15:40～16:00

和歌山県工業技術センター 主任研究員 大崎 秀介
※セミナー終了後、実機を見学いただけます (希望者のみ)。

参加費：無料

申込方法：下記 URL または2次元コードを読み取り、必要事項をご記入ください。

<https://www.wakayama-kg.jp/web-form/2026/05/-dls.html>

申込締切：令和8年6月26日(金) 定員：30名(先着順で締切り)

お問合せ：和歌山県工業技術センター 化学技術部 化学分析評価担当：大崎 秀介

TEL：073-477-1271 (代表)

e-mail：osaki [at] wakayama-kg.jp ([at] を@に変換してください。)

